

## 电弧离子镀沉积磁性薄膜的研究

常正凯, 肖金泉, 陈育秋, 刘山川, 宫骏, 孙超

中国科学院金属研究所, 沈阳 110016

### STUDY ON DEPOSITION OF MAGNETIC FILMS USING ARC ION PLATING

CHANG Zhengkai, XIAO Jinquan, CHEN Yuqiu, LIU Shanchuan, GONG Jun, SUN Chao

Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(28\)](#)

[相关文章 \(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

美女图片

美女 美女美女 美女美女